

#### (19) 世界知的所有権機関 国際事務局



## 

### (43) 国際公開日 2000年12月14日(14.12.2000)

#### PCT

## (10) 国際公開番号 WO 00/75099 A1

C07C 67/343, 69/716, (51) 国際特許分類7: 253/30, 255/21 // C07M 7:00, C07B 49/00

(21) 国際出願番号:

PCT/JP00/03574

(22) 国際出願日:

1

1

2000年6月2日(02.06.2000)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願平11/158033 1999年6月4日 (04.06.1999) 特願2000/23804 2000年2月1日(01.02.2000)

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 鐘淵化学 工業株式会社 (KANEKA CORPORATION) [JP/JP]; 〒 530-8288 大阪府大阪市北区中之島3丁目2番4号 Osaka (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 西山 章 (NISHIYAMA, Akira) [JP/JP]; 〒675-0016 兵庫県加古 川市野口町長砂1289-8 Hyogo (JP). 井上健二 (INOUE, Kenji) [JP/JP]; 〒675-0039 兵庫県加古川市加古川町 粟津82-2-501 Hyogo (JP).

(74) 代理人: 安富康男,外(YASUTOMI, Yasuo et al.); 〒 532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島5丁目4番20号中 央ビル Osaka (JP).

(81) 指定国 (国内): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, CA, CH, CN, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, 1S, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZW.

[続葉有]

(54) Title: PROCESSES FOR THE PREPARATION OF 5-HYDROXY-3-OXOPENTANOIC ACID DERIVATIVES

(54) 発明の名称: 5ーヒドロキシー3ーオキソペンタン酸誘導体の製造法

(57) Abstract: Processes by which 5-hydroxy-3-oxopentanoic acid derivatives useful as intermediates of drugs can be prepared from inexpensive and easily available raw materials under noncryogenic conditions. Specifically, a process for preparing 5-hydroxy-3-oxopentanoic acid derivatives by making lithium amide act on a mixture of an acetic acid ester and a 3-hydroxypropionic acid derivative at a temperature of -20 °C or above; and another process for preparing 5-hydroxy-3-oxopentanoic acid derivatives by treating a mixture of an acetic acid ester and a 3-hydroxypropionic acid derivative with a Grignard reagent and then making lithium amide act on the resulting mixture at a temperature of -20 °C or above.

(57) 要約:

本発明は、医薬品中間体として有用な5ーヒドロキシー3ーオキソペンタン酸 誘導体を、非超低温下、安価で入手容易な原料から製造できる方法を提供する。

すなわち、酢酸エステルと3-ヒドロキシプロピオン酸誘導体の混合物に対し、 リチウムアミドを−20℃以上の温度で作用させることにより、5ーヒドロキシ -3-オキソペンタン酸誘導体を製造する。または、酢酸エステルと3-ヒドロ キシプロピオン酸誘導体の混合物を、予めグリニャール試薬で処理し、引き続き リチウムアミドを−20℃以上の温度で作用させることにより、5−ヒドロキシ -3-オキソペンタン酸誘導体を製造する。

## WO 00/75099 A1



(84) 指定国 (広域): ARIPO 特許 (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), ユーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), OAPI 特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類: — 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

#### 明細書

### 5-ヒドロキシー3-オキソペンタン酸誘導体の製造法

## 技術分野

5 本発明は、医薬中間体、特にHMG-CoA還元酵素阻害剤中間体として有用な5-ヒドロキシ-3-オキソペンタン酸誘導体の製造法に関するものである。

## 背景技術

従来、5-ヒドロキシー3-オキソペンタン酸誘導体の製造法として、以下の 10 様な方法が知られている。

- (1) 3-ヒドロキシプロピオン酸とジイミダゾイルケトンから調製される3-ヒドロキシプロピオン酸イミダゾリドとマロン酸モノエステルモノマグネシウム塩をカップリングさせて製造する方法(Synthesis、1992、4、403-408)。
- 15 (2) 酢酸 tert-ブチルとリチウムジイソプロピルアミドから調製されるリチウムエノラートと3-ヒドロキシプロピオン酸エステルを反応させて製造する方法 (特開平8-198832、Chem. Pharm. Bull., 1994, 42 (11), 2403-2405、Tetrahedron Lett., 1993, 49 (10), 1997-2010、Tetrahedron, 1920 90, 46 (29), 7283-7288、Tetrahedron Asymmetry, 1990, 1 (5), 307-310、Tetrahedron Lett., 1989, 30 (38), 5115-5118、Tetrahedron Lett., 1987, 28 (13), 1385-1388、Snthesis, 1985, (1), 45-48)。
- 25 しかし、従来技術(1)は高価な原料を使用しており、従来技術(2)はいずれも-78 $^{\sim}-40$  $^{\sim}$ の超低温反応が必要であることから、これらの方法は工業的な生産を行う上で効率的な方法ではない。

## 発明の開示

10

15

上記に鑑み、本発明の目的は、医薬中間体に有用な下記式(IV);

(式中、R<sup>1</sup>は、炭素数1~12のアルキル基、炭素数6~12のアリール基又は炭素数7~12のアラルキル基のいずれかを表す。R<sup>2</sup>は、水素、置換基を有しても良い炭素数1~12のアルキル基、置換基を有しても良い炭素数2~12のアルケニル基、置換基を有しても良い炭素数6~12のアリール基、置換基を有しても良い炭素数7~12のアラルキル基、シアノ基、カルボキシル基又はアルコキシカルボニル基のいずれかを表す。)

で表される5-ヒドロキシ-3-オキソペンタン酸誘導体を、超低温反応設備などの特別な設備を使わず、安価で入手容易な原料から簡便に製造できる方法を提供することにある。

本発明者らは、上記現状に鑑み鋭意検討を行った結果、超低温反応設備などの 特別な設備を使わず、安価で入手容易な原料から下記式 (IV):

OH O 
$$CO_2R^1$$

(式中、R¹は、炭素数1~12のアルキル基、炭素数6~12のアリール基又は炭素数7~12のアラルキル基のいずれかを表す。R²は、水素、置換基を有しても良い炭素数1~12のアルキル基、置換基を有しても良い炭素数2~12のアルケニル基、置換基を有しても良い炭素数6~12のアリール基、置換基を有しても良い炭素数7~12のアラルキル基、シアノ基、カルボキシル基又はアルコキシカルボニル基のいずれかを表す。)

で表される5-ヒドロキシ-3-オキソペンタン酸誘導体を簡便に製造できる方 法を開発するに至った。

すなわち本発明は、下記式(I);

$$CH_3CO_2R^1$$

(式中、 $R^1$ は、炭素数 $1\sim 1$ 2のアルキル基、炭素数 $6\sim 1$ 2のアリール基又は炭素数 $7\sim 1$ 2のアラルキル基のいずれかを表す。)で表される酢酸エステルと下記式(II);

OH 
$$CO_2R^3$$

15 (式中、R²は、水素、置換基を有しても良い炭素数1~12のアルキル基、置換基を有しても良い炭素数2~12のアルケニル基、置換基を有しても良い炭素数6~12のアリール基、置換基を有しても良い炭素数7~12のアラルキル基、シアノ基、カルボキシル基又はアルコキシカルボニル基のいずれかを表す。R³は、炭素数1~12のアルキル基、炭素数6~12のアリール基又は炭素数7~2012のアラルキル基のいずれかを表す。R²とR³が互いに結合して環を形成していてもよい。)で表される3~ヒドロキシプロピオン酸誘導体との混合物に対し、下記式(III);

(式中、R<sup>4</sup>、R<sup>5</sup>は、同一又は異なって、炭素数1~12のアルキル基、炭素

数6~12のアリール基、炭素数7~12のアラルキル基又はシリル基のいずれかを表す。)で表されるリチウムアミドを-20℃以上の温度で作用させることを特徴とする

下記式(IV);

5 OH O CO<sub>2</sub>R

(IV)

10 (式中、R<sup>1</sup>は、炭素数1~12のアルキル基、炭素数6~12のアリール基又は炭素数7~12のアラルキル基のいずれかを表す。R<sup>2</sup>は、水素、置換基を有しても良い炭素数1~12のアルキル基、置換基を有しても良い炭素数2~12のアルケニル基、置換基を有しても良い炭素数6~12のアリール基、置換基を有しても良い炭素数7~12のアラルキル基、シアノ基、カルボキシル基又はアルコキシカルボニル基のいずれかを表す。)で表される5~ヒドロキシー3~オキソペンタン酸誘導体の製造法であり、

また、下記式(I):

 $CH_3CO_2R^1$ 

20

(式中、 $R^1$ は、炭素数 $1\sim 1$ 2のアルキル基、炭素数 $6\sim 1$ 2のアリール基又は炭素数 $7\sim 1$ 2のアラルキル基のいずれかを表す。)で表される酢酸エステルと、下記式(II);

OH  $CO_2R^3$  (11)

(式中、R<sup>2</sup>は、水素、置換基を有しても良い炭素数1~12のアルキル基、置

WO 00/75099 PCT/JP00/03574

$$R^6$$
—Mg—X

(式中、 $R^6$ は、炭素数  $1\sim 1$  2 のアルキル基、炭素数  $6\sim 1$  2 のアリール基又は炭素数  $7\sim 1$  2 のアラルキル基のいずれかを表す。X は、ハロゲン原子を表す。)で表されるグリニャール試薬で予め処理し、下記化合物(V I);

(式中、R<sup>2</sup>は、水素、置換基を有しても良い炭素数1~12のアルキル基、置換基を有しても良い炭素数2~12のアルケニル基、置換基を有しても良い炭素数6~12のアリール基、置換基を有しても良い炭素数7~12のアラルキル基、シアノ基、カルボキシル基又はアルコキシカルボニル基のいずれかを表す。R<sup>3</sup>は、炭素数1~12のアルキル基、炭素数6~12のアリール基又は炭素数7~12のアラルキル基のいずれかを表す。R<sup>2</sup>とR<sup>3</sup>が互いに結合して環を形成していてもよい。Xは、ハロゲン原子を表す。)と上記式(I)で表される酢酸エステルとの混合物を調製し、引き続き、下記式(III);

 $_{5}$  (III)

(式中、 $R^4$ 、 $R^5$ は、同一又は異なって、炭素数  $1\sim 1$  2 のアルキル基、炭素数  $6\sim 1$  2 のアリール基、炭素数  $7\sim 1$  2 のアラルキル基又はシリル基のいずれかを表す。)で表されるリチウムアミドを-2 0  $\infty$ 以上の温度で作用させることを特徴とする

10 下記式(IV);

$$OH O CO_2R^1$$

15 (式中、R<sup>1</sup>は、炭素数1~12のアルキル基、炭素数6~12のアリール基又は炭素数7~12のアラルキル基のいずれかを表す。R<sup>2</sup>は、水素、置換基を有しても良い炭素数1~12のアルキル基、置換基を有しても良い炭素数2~12のアルケニル基、置換基を有しても良い炭素数6~12のアリール基、置換基を有しても良い炭素数7~12のアラルキル基、シアノ基、カルボキシル基又はアルコキシカルボニル基のいずれかを表す。)で表される5~ヒドロキシー3~オキソペンタン酸誘導体の製造法である

さらに本発明は、下記式(I);

$$CH_3CO_2R^1$$

25

(式中、 $R^1$ は、炭素数 $1\sim 1$  2のアルキル基、炭素数 $6\sim 1$  2のアリール基又は炭素数 $7\sim 1$  2のアラルキル基のいずれかを表す。)で表される酢酸エステルと下記化合物(VI);

(式中、R<sup>2</sup>は、水素、置換基を有しても良い炭素数1~12のアルキル基、置換基を有しても良い炭素数2~12のアルケニル基、置換基を有しても良い炭素数6~12のアリール基、置換基を有しても良い炭素数7~12のアラルキル基、シアノ基、カルボキシル基又はアルコキシカルボニル基のいずれかを表す。R<sup>3</sup> は、炭素数1~12のアルキル基、炭素数6~12のアリール基又は炭素数7~12のアラルキル基のいずれかを表す。R<sup>2</sup>とR<sup>3</sup>が互いに結合して環を形成していてもよい。Xは、ハロゲン原子を表す。)との混合物に対し、下記式(III);

(式中、R⁴、R⁵は、同一又は異なって、炭素数1~12のアルキル基、炭素
 数6~12のアリール基、炭素数7~12のアラルキル基又はシリル基のいずれかを表す。)で表されるリチウムアミドを-20℃以上の温度で作用させることを特徴とする

下記式(IV);

OH O 
$$CO_2R^1$$

(式中、R<sup>1</sup>は、炭素数1~12のアルキル基、炭素数6~12のアリール基又

は炭素数 7~12のアラルキル基のいずれかを表す。R<sup>2</sup>は、水素、置換基を有しても良い炭素数 1~12のアルキル基、置換基を有しても良い炭素数 2~12のアルケニル基、置換基を有しても良い炭素数 6~12のアリール基、置換基を有しても良い炭素数 7~12のアラルキル基、シアノ基、カルボキシル基又はアルコキシカルボニル基のいずれかを表す。)で表される 5 ーヒドロキシー 3 ーオキソペンタン酸誘導体の製造法でもある。

以下、本発明について詳述する。

酢酸エステルは一般式(I);

$$^{10}$$
 CH<sub>3</sub>CO<sub>2</sub>R<sup>1</sup> (I)

15

で表される。ここで、R<sup>1</sup>は、炭素数1~12のアルキル基、炭素数6~12のアリール基又は炭素数7~12のアラルキル基のいずれかを表し、具体的にはメチル基、エチル基、イソプロピル基、tertーブチル基、nーオクチル基、フェニル基、ナフチル基、pーメトキシフェニル基、ベンジル基、pーニトロベンジル基等が挙げられ、好ましくはtertーブチル基が挙げられる。

3-ヒドロキシプロピオン酸誘導体は、一般式 (II);

$$\begin{array}{c}
\text{OH} \\
\text{CO}_2 \mathbb{R}^3 \\
\text{(11)}
\end{array}$$

で表される。ここで、R<sup>2</sup>は、水素、置換基を有しても良い炭素数1~12のア ルキル基、置換基を有しても良い炭素数2~12のアルケニル基、置換基を有し ても良い炭素数6~12のアリール基、置換基を有しても良い炭素数7~12の アラルキル基、シアノ基、カルボキシル基又はアルコキシカルボニル基のいずれ かを表し、具体的にはメチル基、エチル基、イソプロピル基、tertーブチル 基、クロロメチル基、ブロモメチル基、シアノメチル基、ベンジルオキシメチル 基、トリチルオキシメチル基、tertーブチルジフェニルシリルオキシメチル 基、ジメトキシメチル基、1,3ージチアンー2ーイル基、1,3ージチオランー2ーイル基、ビニル基、2ーフェニルビニル基、2ーフェニルエチル基、2ーカーボベンジルオキシアミノエチル基、フェニル基、ナフチル基、pーメトキシフェニル基、ベンジル基、pーニトロベンジル基、シアノ基、カルボキシル基、tertーブトキシカルボニル基等が挙げられ、好ましくは、メチル基、エチル基、イソプロピル基、tertーブチル基、クロロメチル基、シアノメチル基、ベンジルオキシメチル基、トリチルオキシメチル基、tertーブチルジフェニルシリルオキシメチル基、ジメトキシメチル基、ビニル基、2ーフェニルエチル基、フェニル基、ナフチル基、pーメトキシフェニル基、ベンジル基等が挙げられる。より好ましくは、クロロメチル基、シアノメチル基、ベンジルオキシメチル基である。

上記R<sup>2</sup>のアルキル基、アルケニル基、アリール基及びアラルキル基における 置換基としては、例えば、ハロゲン、シアノ基、炭素数7~19のアラルキルオ キシ基、炭素数1~12のアルコキシ基、炭素数6~12のアリール基、ニトロ 基、シロキシ基、N保護アミノ基等、炭素数1~12のアルキルチオ基、炭素数 6~12のアリールチオ基、炭素数7~12のアラルキルチオ基が挙げられ、置 換基の数としては0~3個が挙げられる。上記R<sup>2</sup>のアルコキシカルボニル基の 炭素数としては、例えば、2~13が挙げられる。

- 20 また、R<sup>3</sup>は炭素数1~12のアルキル基、炭素数6~12のアリール基又は 炭素数7~12のアラルキル基のいずれかを表し、具体的にはメチル基、エチル 基、イソプロピル基、tertーブチル基、nーオクチル基、フェニル基、ナフ チル基、pーメトキシフェニル基、ベンジル基、pーニトロベンジル基等が挙げ られ、好ましくはメチル基またはエチル基が挙げられる。
- 25 また、R<sup>2</sup>とR<sup>3</sup>が互いに結合して環を形成していてもよく、具体的にはメチレン基、エチレン基、プロピレン基等が挙げられ、好ましくはメチレン基等が挙げられる。

リチウムアミドは、一般式(III);

WO 00/75099 10

5

15

20

25

で表される。ここで、R⁴、R⁵は、同一又は異なって、炭素数1~12のアル キル基、炭素数6~12のアリール基、炭素数7~12のアラルキル基又はシリ ル基のいずれかを表し、具体的にはメチル基、エチル基、イソプロピル基、te rtーブチル基、シクロヘキシル基、nーオクチル基、フェニル基、ナフチル基、 p-メトキシフェニル基、ベンジル基、p-ニトロベンジル基、トリメチルシリ 10 ル基、トリエチルシリル基、フェニルジメチルシリル基等が挙げられ、好ましく はイソプロピル基が挙げられる。

グリニャール(Grignard)試薬は一般式(V);

$$R^6$$
—Mg—X

で表される。ここで、R<sup>6</sup>は、炭素数1~12のアルキル基、炭素数6~12の アリール基又は炭素数7~12のアラルキル基のいずれかを表し、具体的にはメ チル基、エチル基、n-プロピル基、イソプロピル基、n-ブチル基、tert ーブチル基、n-オクチル基、フェニル基、ナフチル基、p-メトキシフェニル 基、ベンジル基、pーニトロベンジル基等が挙げられ、好ましくはメチル基、エ チル基、イソプロピル基、nーブチル基、tertーブチル基が挙げられ、更に 好ましくはtertーブチル基が挙げられる。Xはハロゲン原子を表し、好まし くは塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子であり、更に好ましくは塩素原子である。

次に、本発明における5-ヒドロキシー3-オキソペンタン酸誘導体の製造方 法について説明する。

従来、酢酸エステル等のエノラートが関与する反応を、−20℃以上といった 非超低温反応で行うと、エノラートの自己縮合が主に進行し、目的反応の変換率 を著しく低下させる結果となる。しかし、本発明者らにより開発された方法では、

25

酢酸エノラートの自己縮合を最小限に抑制でき、目的反応を高収率で実行することが可能となった。

すなわち本反応は、酢酸エステルと3-ヒドロキシプロピオン酸誘導体の混合 溶液に対し、リチウムアミドの溶液を滴下して行う。この酢酸エステルとしては、 - 特に限定されず、例えば、酢酸メチル、酢酸エチル、酢酸イソプロピル、酢酸 t ertーブチル、酢酸フェニル、酢酸ベンジル等が挙げられ、好ましくは酢酸t ertープチルである。この酢酸エステルの使用量としては、3ーヒドロキシプ ロピオン酸誘導体に対し、好ましくは1~5倍モル量であり、さらに好ましくは 1. 5~3倍モル量である。また、3-ヒドロキシプロピオン酸誘導体としては、 特に限定されず、例えば、3-ヒドロキシプロピオン酸メチル、3-ヒドロキシ ブタン酸エチル、3-ヒドロキシペンタン酸エチル、4-クロロー3-ヒドロキ シブタン酸エチル、4-ブロモー3-ヒドロキシブタン酸エチル、4-シアノー 3-ヒドロキシブタン酸エチル、4-ベンジルオキシ-3-ヒドロキシブタン酸 エチル、4-トリチルオキシー3-ヒドロキシブタン酸エチル、4-tert-ブチルジフェニルオキシー3ーヒドロキシブタン酸エチル、3ーシアノー3ーヒ 15 ドロキシプロピオン酸エチル、4,4-ジメトキシー3-ヒドロキシブタン酸メ チル、5-フェニル-3-ヒドロキシヘキサン酸エチル、5-カーボベンジルオ キシアミノー3-ヒドロキシヘキサン酸エチル、3-フェニルー3-ヒドロキシ プロピオン酸フェニル、3-ナフチル-3-ヒドロキシプロピオン酸メチル、4 -フェニル-3-ヒドロキシブタン酸ベンジル、4-p-ニトロフェニル-3-20 ヒドロキシブタン酸エチル、3-ヒドロキシブチロラクトン等が挙げられる。

また、本発明では光学活性な3ーヒドロキシプロピオン酸誘導体を出発原料に用いても、光学純度を低下させることなく目的化合物を製造することが出来る。従って、より好ましくは、例えば、光学活性な3ーヒドロキシブタン酸エチル、4ークロロー3ーヒドロキシブタン酸エチル、4ーシアノー3ーヒドロキシブタン酸エチル、4ーベンジルオキシー3ーヒドロキシブタン酸エチル、3ーヒドロキシブチロラクトン等である。

これらの光学活性3-ヒドロキシプロピオン酸誘導体は公知の方法に従って容易に調製することができる。例えば、(3S)-4-クロロ-3-ヒドロキシ酪

酸エチルは国際公開公報、WO98/35025号に記載の方法によって、(3S) -4-シアノ-3-ヒドキシ酪酸エチルは公表公報、特表平7-500105号に記載の方法によって、(S)-3-ヒドロキシブチロラクトンはSynthetic Communication 16巻, 183頁, 1986年に記載の方法によって、それぞれ調製することができる。

5

10

また、リチウムアミドとしては、特に限定されず、例えば、リチウムジメチルアミド、リチウムジエチルアミド、リチウムジイソプロピルアミド、リチウムジ tertーブチルアミド、リチウムジシクロヘキシルアミド、リチウム2,2,6,6ーテトラメチルピペリジド、リチウムジフェニルアミド、リチウムジベンジルアミド、リチウムヘキサメチルジシラジド等が挙げられ、好ましくはリチウムジイソプロピルアミドである。これらは単独で用いてもよく、2種以上併用してもよい。このリチウムアミドの使用量としては、3ーヒドロキシプロピオン酸誘導体に対し、好ましくは1~10倍モル量であり、更に好ましくは2~5倍モル量である。

15 また本反応は、ハロゲン化マグネシウムを共存させることにより、目的化合物 の収率を向上させることが出来る。すなわち、酢酸エステルと3-ヒドロキシプ ロピオン酸誘導体とハロゲン化マグネシウムの混合溶液に対し、リチウムアミド の溶液を滴下して反応を行うとより効果的である。このハロゲン化マグネシウム としては、特に限定されず、例えば、塩化マグネシウム、臭化マグネシウム、ヨ 20 ウ化マグネシウム等であり、好ましくは塩化マグネシウムである。このハロゲン 化マグネシウムの使用量としては、3-ヒドロキシプロピオン酸誘導体に対し、 好ましくは0.5~10倍モル量であり、更に好ましくは1~5倍モル量である。 また本反応は、3-ヒドロキシプロピオン酸誘導体を予めグリニャール試薬で 処理し、ハロマグネシウムアルコキシド化合物を調製した後、反応を行うことに 25 より、目的化合物の収率をさらに向上させることが出来る。この場合、3-ヒド ロキシプロピオン酸誘導体にグリニャール試薬を滴下してハロマグネシウムアル コキシド化合物を調製し、これに酢酸エステルを混合した後、リチウムアミドの 溶液を滴下して反応を行う。また、グリニャール試薬での処理は酢酸エステルの

存在下に行ってもよく、すなわち、酢酸エステルと3-ヒドロキシプロピオン酸

25

誘導体の混合溶液にグリニャール試薬を滴下し、次いでリチウムアミドの溶液を 滴下して反応を行うことも可能である。ついでこのグリニャール試薬としては、 特に限定されず、例えば、メチルマグネシウムブロミド、エチルマグネシウムヨ ージド、イソプロピルマグネシウムクロリド、nーブチルマグネシウムクロリド、 tertープチルマグネシウムクロリド等が挙げられ、好ましくはtertープ チルマグネシウムクロリドである。このグリニャール試薬の使用量としては、3 ーヒドロキシプロピオン酸誘導体に対し、好ましくは0.5~5倍モル量であり、 更に好ましくは1~2倍モル量である。

本反応に使用できる溶媒としては、例えば、非プロトン性の有機溶媒が挙げられる。上記有機溶媒として、例えばベンゼン、トルエン、nーヘキサン、シクロヘキサン等の炭化水素系溶媒;ジエチルエーテル、テトラヒドロフラン、1,4ージオキサン、メチルtーブチルエーテル、ジメトキシメタン、エチレングリコールジメチルエーテル等のエーテル系溶媒;塩化メチレン、クロロホルム、四塩化炭素、1,2ージクロロエタン等のハロゲン系溶媒;ジメチルプロピレンウレア、Nーメチルピロリドン、ヘキサメチルリン酸トリアミド等の非プロトン性極性溶媒等が挙げられる。上記溶媒は、単独で用いてもよく、2種以上を併用してもよい。上記溶媒においては、ベンゼン、トルエン、nーヘキサン、シクロヘキサン等の炭化水素系溶媒;ジエチルエーテル、テトラヒドロフラン、1,4ージオキサン、メチルtーブチルエーテル、ジメトキシメタン、エチレングリコールジメチルエーテル等のエーテル系溶媒等が好ましい。

本反応の反応温度は、好ましくは-20°Cから80°Cであり、更に好ましくは-10°Cから40°Cである。

本反応の後処理としては、反応液から生成物を取得するための一般的な後処理を行えばよい。例えば、反応終了後の反応液と、一般的な無機または有機酸、例えば塩酸、硫酸、硝酸、酢酸、クエン酸等の水溶液を混合し、一般的な抽出溶媒、例えば酢酸エチル、ジエチルエーテル、塩化メチレン、トルエン、ヘキサン等を用いて抽出操作を行う。得られた抽出液から、減圧加熱等の操作により反応溶媒及び抽出溶媒を留去すると、目的物が得られる。このようにして得られる目的物は、晶析精製、分別蒸留、カラムクロマトグラフィー等、一般的な手法により精

WO 00/75099 PCT/JP00/03574 14

製を行い、さらに純度を高めてもよい。

### 発明を実施するための最良の形態

10

15

20

以下に実施例を掲げて本発明を更に詳しく説明するが、本発明はこれら実施例 のみに限定されるものではない。 5

## 実施例1 6ーベンジルオキシー5ーヒドロキシー3ーオキソヘキサン酸ter t-ブチル

アルゴン雰囲気下、n-ブチルリチウムのヘキサン溶液(1.5mo1/L) 30mL (45mmol) に、撹拌下5℃で、ジイソプロピルアミン5. 01 g (49.5mmol)とテトラヒドロフラン5mLからなる溶液を滴下し、1時 間攪拌、リチウムジイソプロピルアミド液を調製した。

4-ベンジルオキシ-3-ヒドロキシ酪酸エチル2.38g(10mmol) と酢酸 t e r t ーブチル2.32g(20mm o l )を8.0m l のテトラヒド ロフランに溶解し、アルゴン雰囲気下、0~5℃で撹拌した。この溶液に、先に 調製したリチウムジイソプロピルアミド液を30分かけて滴下し、さらに5~2 0℃で16時間撹拌した。

別の容器で、3N塩酸35mL、酢酸エチル30mlを撹拌混合し、上記の反 応液をここに注いだ。静置の後、有機層を分離し、飽和食塩水で洗浄後、無水硫 酸マグネシウムで乾燥して、減圧下に溶媒を留去した。

残査をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(Merck社製Kieselg e 1 6 0、ヘキサン:酢酸エチル=4:1)にて精製し、6 ーベンジルオキシー 5ーヒドロキシー3ーオキソヘキサン酸tert-ブチル1698mg(黄色油 状物)を収率55%で得た。

25  $^{1}H-NMR$  (CDC1<sub>3</sub>, 400MHz/ppm); 1.46 (9H, s), 2. 75 (2H, d), 2. 93 (1H, bs), 3. 39 (2H, s), 3. 47 (2H, m), 4. 28 (1H, m), 4. 55 (2H, s), 7. 29-7. 36 (5H, m)

<sup>13</sup>C-NMR (CDCl<sub>3</sub>, 400MHz/ppm); 27. 9, 46. 1, 5

1. 1, 66. 6, 73. 1, 73. 3, 82. 1, 127. 7, 127. 8, 128. 4, 137. 8, 166. 1, 203. 0

実施例2 <u>6 - ベンジルオキシ-5-ヒドロキシ-3-オキソヘキサン酸ter</u> t-ブチル

アルゴン雰囲気下、n-ブチルリチウムのヘキサン溶液(1.5mol/L) 22.9mL(35mmol)に、撹拌下5℃で、ジイソプロピルアミン3.9 0g(38.5mmol)とテトラヒドロフラン3mLからなる溶液を滴下し、 1時間攪拌、リチウムジイソプロピルアミド液を調製した。

4 ーベンジルオキシー3ーヒドロキシ酪酸エチル2.38g(10mmol) と酢酸tertーブチル2.32g(20mmol)を3.0mlのテトラヒドロフランに溶解し、アルゴン雰囲気下、0~5℃で撹拌した。この溶液に、tertーブチルマグネシウムクロライドのトルエン/テトラヒドロフラン(重量比1:2.5)混合溶液(1.75mol/kg)5.7g(10mmol)を10分かけて滴下し、さらに5℃で50分攪拌した。ここに、先に調製したリチウムジイソプロピルアミド液を30分かけて滴下し、さらに5~20℃で16時間撹拌した。

別の容器で、3N塩酸30mL、酢酸エチル30mlを撹拌混合し、上記の反応液をここに注いだ。静置の後、有機層を分離し、飽和食塩水で洗浄後、無水硫酸マグネシウムで乾燥して、減圧下に溶媒を留去した。

残査をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(Merck社製Kieselgeloon el60、ヘキサン:酢酸エチル=4:1)にて精製し、6ーベンジルオキシー 5ーヒドロキシー3ーオキソヘキサン酸 tertーブチル2420mg(赤色油 状物)を収率79%で得た。

25

20

アルゴン雰囲気下、n-ブチルリチウムのヘキサン溶液(1.6mol/L) 15mL (24mmol) に、撹拌下5℃で、ジイソプロピルアミン2.67g 5

10

25

WO 00/75099 PCT/JP00/03574 16

(26.4mmol)とテトラヒドロフラン5mLからなる溶液を滴下し、1時 間攪拌、リチウムジイソプロピルアミド液を調製した。

(3S) - 4 - クロロー 3 - ヒドロキシ酪酸エチル 1. 0 g (6. 0 m m o 1) と酢酸tertーブチル2.78g(24mmol)を5.0mlのテトラヒド ロフランに溶解し、アルゴン雰囲気下、0~5℃で撹拌した。この溶液に、先に 調製したリチウムジイソプロピルアミド液を20分かけて滴下し、さらに5~2 0℃で16時間撹拌した。

別の容器で、濃塩酸6.31g、水20g、酢酸エチル20m1を撹拌混合し、 上記の反応液をここに注いだ。静置の後、有機層を分離し、飽和食塩水で洗浄後、 無水硫酸マグネシウムで乾燥して、減圧下に溶媒を留去した。

残査をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(Merck社製Kieselg e 1 6 0、ヘキサン:酢酸エチル= 4:1)にて精製し、(5 S) - 6 - クロロ -5-ヒドロキシ-3-オキソヘキサン酸 tert-ブチル86mg (無色油状 物)を収率6%で得た。

 $^{1}H-NMR$  (CDC1<sub>3</sub>, 400MHz/ppm); 1. 48 (9H, s), 15 2. 84 (1H, dd), 2. 91 (1H, dd), 3. 05 (1H, bs), 3. 41 (2H, s), 3. 55-3. 64 (2H, m), 4. 28-4. 36(1 H, m)

20 rtーブチル

アルゴン雰囲気下、n-ブチルリチウムのヘキサン溶液(1.6mol/L) 56. 3mL (90mmol)に、撹拌下5℃で、ジイソプロピルアミン10. Og (99mmol) とテトラヒドロフラン20mLからなる溶液を滴下し、1 時間攪拌、リチウムジイソプロピルアミド液を調製した。

(3S) - 4 - クロロー 3 - ヒドロキシ酪酸エチル 3. 0 g (18. 0 m m o 1) と酢酸 t e r t - ブチル 5. 2 2 g (4 5 m m o 1) と塩化マグネシウム 6. 86g(72mmol)を10.0mlのテトラヒドロフランに懸濁し、アルゴ ン雰囲気下、0~5℃で撹拌した。この溶液に、先に調製したリチウムジイソプ

ロピルアミド液を1時間かけて滴下し、さらに25℃で3時間撹拌した。

別の容器で、濃塩酸21.7g、水30g、酢酸エチル30mlを撹拌混合し、上記の反応液をここに注いだ。静置の後、有機層を分離し、水で2回洗浄後、減圧下で溶媒を留去し、(5S)-6-クロロ-5-ヒドロキシ-3-オキソヘキサン酸 tert-ブチルを含む赤色の油状物を5.62g得た。

この油状物を、高速液体クロマトグラフィー(カラム:ナカライテスク社製コスモシール 5 CN-R(4. 6 mm x 2 5 0 mm)、溶離液:水/アセトニトリル= 9 / 1、流速: 1. 0 m 1 / m i n、検出: 2 1 0 n m、カラム温度: 4 0  $\infty$ 、)で分析した結果、反応収率は6 5 %であった。

10

15

20

25

アルゴン雰囲気下n-ブチルリチウムのヘキサン溶液(1.6mol/L)150mL(240mmol)に、撹拌下5℃で、ジイソプロピルアミン26.71g(264mmol)とテトラヒドロフラン18.8gからなる溶液を滴下し、リチウムジイソプロピルアミド液を調製した。

別の容器で、濃塩酸 6 0. 3 8 g、水 3 1. 3 g、酢酸エチル 5 0 m l を撹拌 混合し、上記の反応液をここに注いだ。静置の後、有機層を分離し、水で 2 回洗 浄後、減圧下に溶媒を留去し、(5 S) - 6 - クロロ - 5 - ヒドロキシ - 3 - オ キソヘキサン酸 t e r t - ブチルを含む赤色の油状物を 2 2. 0 g 得た。

このものの反応収率を実施例3に記載の方法により分析したところ、78%で

あった。

20

実施例6  $(5S) - 6 - \nu r / - 5 - \nu r / - 3 - \lambda + \lambda - \lambda + \nu$   $t - \nu r / \tau$ 

5 アルゴン雰囲気下、n-ブチルリチウムのヘキサン溶液(1.5mol/L) 30mL(45mmol)に、撹拌下5℃で、ジイソプロピルアミン5.01g (49.5mmol)とテトラヒドロフラン5mLからなる溶液を滴下し、1時 間攪拌、リチウムジイソプロピルアミド液を調製した。

(3S) -4-シアノ-3-ヒドロキシ酪酸エチル1.57g(10mmol
 10 )と酢酸tertーブチル2.32g(20mmol)を8.0mlのテトラヒドロフランに溶解し、アルゴン雰囲気下、0~5℃で撹拌した。この溶液に、先に調製したリチウムジイソプロピルアミド液を30分かけて滴下し、さらに5~20℃で16時間撹拌した。

別の容器で、3N塩酸35mL、酢酸エチル30mlを撹拌混合し、上記の反 15 応液をここに注いだ。静置の後、有機層を分離し、飽和食塩水で洗浄後、無水硫 酸マグネシウムで乾燥して、減圧下に溶媒を留去した。

残査をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(Merck社製Kieselgel60、ヘキサン:酢酸エチル=3:1)にて精製し、(5S)-6-シアノー5-ヒドロキシー3-オキソヘキサン酸tert-ブチル586mg(赤色油状物)を収率26%で得た。

<sup>1</sup>H-NMR (CDC1<sub>3</sub>, 400MHz/ppm); 1. 48 (9H, s), 2. 61 (2H, m), 2. 90 (2H, m), 3. 42 (3H, s), 4. 4 1 (1H, m)

<sup>13</sup>C-NMR (CDC1<sub>3</sub>, 400MHz/ppm); 25. 0、28. 0、4 25 8. 0、50. 9、63. 6、82. 8、117. 0、166. 0、202. 8

アルゴン雰囲気下n-ブチルリチウムのヘキサン溶液 (1.5mol/L)3

WO 00/75099 PCT/JP00/03574

0mL(45mmol)に、撹拌下5℃で、ジイソプロピルアミン5.01g(49.5mmol)とテトラヒドロフラン5mLからなる溶液を滴下し、1時間 攪拌、リチウムジイソプロピルアミド液を調製した。

(3S) -4-シアノ-3-ヒドロキシ酪酸エチル1.57g(10mmo1)
 )と酢酸 t e r t ープチル2.32g(20mmo1)と塩化マグネシウム2.86g(30mmo1)を8.0mlのテトラヒドロフランに懸濁し、アルゴン雰囲気下、0~5℃で撹拌した。この溶液に、先に調製したリチウムジイソプロピルアミド液を30分かけて滴下し、さらに5~20℃で16時間撹拌した。

別の容器で、3 N塩酸 3 5 m L、酢酸エチル 3 0 m l を撹拌混合し、上記の反 10 応液をここに注いだ。静置の後、有機層を分離し、飽和食塩水で洗浄後、無水硫酸マグネシウムで乾燥して、減圧下に溶媒を留去した。

残査をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(Merck社製Kieselgeloon = 160、ヘキサン: 酢酸エチル=3:1)にて精製し、(5S) -6-シアノ -5-ヒドロキシ-3-オキソヘキサン酸 tert-ブチル1041mg (赤色油状物)を収率46%で得た。

15

25

# 

アルゴン雰囲気下、n-ブチルリチウムのヘキサン溶液(1.5mol/L)
20 22.9mL(35mmol)に、撹拌下5℃で、ジイソプロピルアミン3.9
0g(38.5mmol)とテトラヒドロフラン3mLからなる溶液を滴下し、
1時間攪拌、リチウムジイソプロピルアミド液を調製した。

(3S)  $-4-シアノ-3-ヒドロキシ酪酸エチル1.57g(10mmol)と酢酸 <math>tert-ブチル2.32g(20mmol)を3.0mlのテトラヒドロフランに溶解し、アルゴン雰囲気下、<math>0\sim5$   $\mathbb C$ で撹拌した。この溶液に、 $tert-ブチルマグネシウムクロライドのトルエン/テトラヒドロフラン(重量比1:2.5)混合溶液(1.75mol/kg)5.7g(10mmol)を10分かけて滴下し、さらに5<math>\mathbb C$ で50分攪拌した。ここに、先に調製したリチウムジイソプロピルアミド液を30分かけて滴下し、さらに5 $\mathbb C$ 20 $\mathbb C$ で16時

間撹拌した。

15

20

別の容器で、3N塩酸30mL、酢酸エチル30mlを撹拌混合し、上記の反応液をここに注いだ。静置の後、有機層を分離し、飽和食塩水で洗浄後、無水硫酸マグネシウムで乾燥して、減圧下に溶媒を留去した。

5 残査をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(Merck社製Kieselgel60、ヘキサン:酢酸エチル=3:1)にて精製し、(5S)-6-シアノー5-ヒドロキシー3-オキソヘキサン酸tert-ブチル1302mg(赤色油状物)を収率57%で得た。

10 実施例 9 <u>(5S) - 5、6 - ジヒドロキシー 3 - オキソヘキサン酸 tert-</u> ブチル

アルゴン雰囲気下、n-ブチルリチウムのヘキサン溶液(1.5mol/L) 30mL (45mmol)に、撹拌下5℃で、ジイソプロピルアミン5.01g (49.5mmol)とテトラヒドロフラン5mLからなる溶液を滴下し、1時 間攪拌、リチウムジイソプロピルアミド液を調製した。

(3S) -3-ヒドロキシブチロラクトン1.02g(10mmo1)と酢酸 tert-ブチル2.32g(20mmo1)を8.0mlのテトラヒドロフランに溶解し、アルゴン雰囲気下、 $0\sim5$ ℃で撹拌した。この溶液に、先に調製したリチウムジイソプロピルアミド液を30分かけて滴下し、さらに $5\sim20$ ℃で16時間撹拌した。

別の容器で、3N塩酸35mL、酢酸エチル30mlを撹拌混合し、上記の反 応液をここに注いだ。静置の後、有機層を分離し、飽和食塩水で洗浄後、無水硫 酸マグネシウムで乾燥して、減圧下に溶媒を留去した。

残査をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(Merck社製Kieselg 25 el60、ヘキサン:酢酸エチル=2:1)にて精製し、(5S)-5,6-ジヒドロキシ-3-オキソヘキサン酸tert-ブチル124mg(黄色油状物)を収率6%で得た。

 $^{1}H-NMR$  (CDC  $l_{3}$ , 400MHz/ppm); 1. 48 (9H, s), 2. 668-2. 83 (2H, m), 3. 0-3. 8 (2H, bs), 3. 42 (2H, s), 4. 02-4. 17 (2H, m), 4. 40 (1H, m)

13C-NMR (CDCl<sub>3</sub>, 400MHz/ppm); 27. 8, 45. 7, 5

1. 0, 65. 6, 68. 0, 82. 3, 166. 4, 203. 4

5 実施例10 (5S) - 5, 6-ジヒドロキシー3-オキソヘキサン酸tert -ブチル

アルゴン雰囲気下、n-ブチルリチウムのヘキサン溶液(1.5mol/L) 22.9mL (35mmol) に、撹拌下5℃で、ジイソプロピルアミン3.9 0g (38.5mmol) とテトラヒドロフラン3mLからなる溶液を滴下し、 1時間攪拌、リチウムジイソプロピルアミド液を調製した。

(3S) -3-ヒドロキシブチロラクトン1.02g(10mmol)と酢酸 tert-ブチル2.32g(20mmol)を3.0mlのテトラヒドロフラ ンに溶解し、アルゴン雰囲気下、0~5℃で撹拌した。この溶液に、tert-ブチルマグネシウムクロライドのトルエン/テトラヒドロフラン(重量比1:2.

15 5)混合溶液(1.75mol/kg)5.7g(10mmol)を10分かけて滴下し、さらに5℃で50分攪拌した。ここに、先に調製したリチウムジイソプロピルアミド液を30分かけて滴下し、さらに5~20℃で16時間撹拌した。別の容器で、3N塩酸30mL、酢酸エチル30mlを撹拌混合し、上記の反

応液をここに注いだ。静置の後、有機層を分離し、飽和食塩水で洗浄後、無水硫 20 酸マグネシウムで乾燥して、減圧下に溶媒を留去した。

残査をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (Merck社製Kieselgel60、ヘキサン:酢酸エチル=2:1)にて精製し、(5S)-5,6-ジヒドロキシ-3-オキソヘキサン酸tert-ブチル980mg(赤色油状物)を収率48%で得た。

25

10

## 産業上の利用可能性

本発明は、上述の構成よりなるもので、医薬中間体、特にHMG-CoA還元 酵素阻害剤中間体として有用な5-ヒドロキシー3-オキソペンタン酸誘導体を、 非超低温下、安価で入手容易な原料から製造することができる。

#### 請求の範囲

1. 下記式(I);

$$CH_3CO_2R^1$$

10

15

20

25

(式中、 $R^1$ は、炭素数 $1\sim 1$ 2のアルキル基、炭素数 $6\sim 1$ 2のアリール基又は炭素数 $7\sim 1$ 2のアラルキル基のいずれかを表す。)で表される酢酸エステルと下記式(II);

$$OH$$
 $CO_2R^3$ 
 $(II)$ 

(式中、R²は、水素、置換基を有しても良い炭素数1~12のアルキル基、置換基を有しても良い炭素数2~12のアルケニル基、置換基を有しても良い炭素数6~12のアリール基、置換基を有しても良い炭素数7~12のアラルキル基、シアノ基、カルボキシル基又はアルコキシカルボニル基のいずれかを表す。R³は、炭素数1~12のアルキル基、炭素数6~12のアリール基又は炭素数7~12のアラルキル基のいずれかを表す。R²とR³が互いに結合して環を形成していてもよい。)で表される3~ヒドロキシプロピオン酸誘導体との混合物に対し、下記式(III);

(III)

(式中、 $R^4$ 、 $R^5$ は、同一又は異なって、炭素数  $1\sim 1$  2 のアルキル基、炭素数  $6\sim 1$  2 のアリール基、炭素数  $7\sim 1$  2 のアラルキル基又はシリル基のいずれかを表す。)で表されるリチウムアミドを-2 0  $\mathbb{C}$ 以上の温度で作用させること

を特徴とする

下記式(IV);

$$R^2$$
  $CO_2R^1$ 

(式中、R¹は、炭素数1~12のアルキル基、炭素数6~12のアリール基又は炭素数7~12のアラルキル基のいずれかを表す。R²は、水素、置換基を有しても良い炭素数1~12のアルキル基、置換基を有しても良い炭素数2~12のアルケニル基、置換基を有しても良い炭素数6~12のアリール基、置換基を有しても良い炭素数7~12のアラルキル基、シアノ基、カルボキシル基又はアルコキシカルボニル基のいずれかを表す。)で表される5-ヒドロキシー3-オキソペンタン酸誘導体の製造法。

15

10

- 2. リチウムアミドにおいて、R⁴とR⁵がイソプロピル基である請求項1記載の製造法。
- 3. 酢酸エステルにおいて、 $R^1$ が t e r t  $\mathbb{Z}$   $\mathbb{Z}$  を である請求項 1  $\mathbb{Z}$   $\mathbb{Z}$  20 に記載の製造法。
  - 4. リチウムアミドを作用させる際に、ハロゲン化マグネシウムを添加する請求項1、2又は3に記載の製造法。
- 25 5. ハロゲン化マグネシウムとして、塩化マグネシウムを使用する請求項4に 記載の製造法。
  - 6. 下記式(I);

$$CH_3CO_2R^1$$

10

15

(式中、R<sup>1</sup>は、炭素数1~12のアルキル基、炭素数6~12のアリール基又 は炭素数7~12のアラルキル基のいずれかを表す。)で表される酢酸エステルと下記式(II);

$$OH$$
 $CO_2R^3$ 
(11)

(式中、R<sup>2</sup>は、水素、置換基を有しても良い炭素数1~12のアルキル基、置換基を有しても良い炭素数2~12のアルケニル基、置換基を有しても良い炭素数6~12のアリール基、置換基を有しても良い炭素数7~12のアラルキル基、シアノ基、カルボキシル基又はアルコキシカルボニル基のいずれかを表す。R<sup>3</sup>は、炭素数1~12のアルキル基、炭素数6~12のアリール基又は炭素数7~12のアラルキル基のいずれかを表す。R<sup>2</sup>とR<sup>3</sup>が互いに結合して環を形成していてもよい。)で表される3ーヒドロキシプロピオン酸誘導体との混合物を、下記式(V);

$$R^6$$
—Mg—X

(式中、 $R^6$ は、炭素数 $1\sim 1$ 2のアルキル基、炭素数 $6\sim 1$ 2のアリール基又は炭素数 $7\sim 1$ 2のアラルキル基のいずれかを表す。Xは、ハロゲン原子を表す。)で表されるグリニャール試薬で予め処理し、下記化合物(VI);

$$O$$
 $MgX$ 
 $CO_2R^3$ 
 $(VI)$ 

(式中、R²は、水素、置換基を有しても良い炭素数1~12のアルキル基、置換基を有しても良い炭素数2~12のアルケニル基、置換基を有しても良い炭素数6~12のアリール基、置換基を有しても良い炭素数7~12のアラルキル基、シアノ基、カルボキシル基又はアルコキシカルボニル基のいずれかを表す。R³は、炭素数1~12のアルキル基、炭素数6~12のアリール基又は炭素数7~12のアラルキル基のいずれかを表す。R²とR³が互いに結合して環を形成していてもよい。Xは、ハロゲン原子を表す。)と上記式(I)で表される酢酸エステルとの混合物を調製し、引き続き、下記式(III);

15

25

(式中、R<sup>4</sup>、R<sup>5</sup>は、同一又は異なって、炭素数1~12のアルキル基、炭素数6~12のアリール基、炭素数7~12のアラルキル基又はシリル基のいずれかを表す。)で表されるリチウムアミドを-20℃以上の温度で作用させることを特徴とする

下記式(IV);

OH O 
$$CO_2R^1$$

(式中、R¹は、炭素数1~12のアルキル基、炭素数6~12のアリール基又は炭素数7~12のアラルキル基のいずれかを表す。R²は、水素、置換基を有しても良い炭素数1~12のアルキル基、置換基を有しても良い炭素数2~12のアルケニル基、置換基を有しても良い炭素数6~12のアリール基、置換基を有しても良い炭素数7~12のアラルキル基、シアノ基、カルボキシル基又はアルコキシカルボニル基のいずれかを表す。)で表される5~ヒドロキシー3~オキソペンタン酸誘導体の製造法。

- 7. リチウムアミドにおいて、R⁴とR⁵がイソプロピル基である請求項6記載の製造法。
- - 9. グリニャール試薬において、 $R^6$ が t e r t ーブチル基、Xが塩素原子である請求項 6、7又は8に記載の製造法。

10

10. 下記式(I);

$$CH_3CO_2R^1$$

15 (式中、R<sup>1</sup>は、炭素数1~12のアルキル基、炭素数6~12のアリール基又は炭素数7~12のアラルキル基のいずれかを表す。)で表される酢酸エステルと下記化合物(VI):

$$O$$
 $MgX$ 
 $CO_2R^3$ 
 $(VI)$ 

(式中、R<sup>2</sup>は、水素、置換基を有しても良い炭素数 1~12のアルキル基、置換基を有しても良い炭素数 2~12のアルケニル基、置換基を有しても良い炭素 25 数 6~12のアリール基、置換基を有しても良い炭素数 7~12のアラルキル基、シアノ基、カルボキシル基又はアルコキシカルボニル基のいずれかを表す。 R<sup>3</sup>は、炭素数 1~12のアルキル基、炭素数 6~12のアリール基又は炭素数 7~12のアラルキル基のいずれかを表す。 R<sup>2</sup>と R<sup>3</sup>が互いに結合して環を形成していてもよい。 Xは、ハロゲン原子を表す。) との混合物に対し、下記式(II

I);

(式中、R<sup>4</sup>、R<sup>5</sup>は、同一又は異なって、炭素数1~12のアルキル基、炭素数6~12のアリール基、炭素数7~12のアラルキル基又はシリル基のいずれかを表す。)で表されるリチウムアミドを-20℃以上の温度で作用させることを特徴とする

下記式(IV):

10

15

20

25

$$CO_2R^1$$

(式中、R¹は、炭素数1~12のアルキル基、炭素数6~12のアリール基又は炭素数7~12のアラルキル基のいずれかを表す。R²は、水素、置換基を有しても良い炭素数1~12のアルキル基、置換基を有しても良い炭素数2~12のアルケニル基、置換基を有しても良い炭素数6~12のアリール基、置換基を有しても良い炭素数7~12のアラルキル基、シアノ基、カルボキシル基又はアルコキシカルボニル基のいずれかを表す。)で表される5-ヒドロキシー3-オキソペンタン酸誘導体の製造法。

- 11. リチウムアミドにおいて、R⁴とR⁵がイソプロピル基である請求項10記載の製造法。

PCT/JP00/03574

13. 化合物 (VI) において、Xが塩素原子である請求項10、11又は1 2記載の製造法。

WO 00/75099

5

14. R<sup>3</sup>がメチル基又はエチル基である請求項1から13に記載の製造法。

15. R<sup>2</sup>がクロロメチル基、シアノメチル基又はベンジルオキシメチル基である請求項1から14に記載の製造法。

- 1 6. R<sup>2</sup>とR<sup>3</sup>が互いに結合してメチレン基である請求項1から13に記載 10 の製造法。
  - 17. 化合物 (II) 又は (VI) が光学活性である請求項1から16に記載の製造法。

	TO LOT OF BUILDING TAXATIED					
A. CLASSII Int.C	A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl <sup>7</sup> C07C67/343, C07C69/716, C07C253/30 C07C255/21 // C07M7:00, C07B49/00					
According to	According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC					
2 2007 DC	OF A DOUED					
Minimum doo	classification system followed by o	classification symbols)				
Int.	C1 <sup>7</sup> C07C67/343, C07C69/716, C07C C07C255/21, C07M7:00, C07B49	255,55				
Documentation	Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched					
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)						
Electronic da	REG (STN)					
	US (STN)					
C. DOCUM	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT					
Category*	Citation of document with indication, where appro	opriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.			
	LEVNTHETICS	LUDA OE WYKINE WYCKOPIDE I	1-3,14,17			
X A	LOUTING TOR A CTEPROCONTROLLED SI	NIMEDIO OF THE CTT OFF	4-13,15,16			
	SEGME-NT', Chem.Pham.Bull. 1994,	Vol.42, No.11,				
1	pp.2403-2405		_			
A	JP, 4-173767, A (Kanegafuchi Che 22 June, 1992 (22.06.92) (Fami	m. Ind. Co., Ltd.), ly: none)	1-16			
Į.	9					
1						
1						
			<u></u>			
Furth	ner documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.	at and filling days an			
Spec	ial categories of cited documents:	"T" later document published after the in priority date and not in conflict with	the application but cited to			
"A" docu	ment defining the general state of the art which is not dered to be of particular relevance	the aminoinle or theory UT	deriving the invention			
"E" earli	er document but published on or after the international filing	"X" document of particular relevance; the considered novel or cannot be considered.	iered to involve an inventive			
date	ment which may throw doubts on priority claim(s) or which is	step when the document is taken alo	ne			
cited	to establish the publication date of another citation of other	annidered to involve an inventive S	tep when the document is			
"O" docu	ial reason (as specified) ament referring to an oral disclosure, use, exhibition or other	combined with one or more other su	on skilled in the art			
		"&" document member of the same pater	nt family			
than	the priority date claimed	C 11 of the international co	earch report			
Date of th	ne actual completion of the international search September, 2000 (08.09.00)	Date of mailing of the international se 19 September, 2000	(19.09.00)			
08	September, 2000 (00.05.00)					
	C. 104	Authorized officer				
Name an	d mailing address of the ISA/ apanese Patent Office					
Japanese Pacent Office		Telephone No				
Facsimil	e No.	Telephone No.				

This Page Blank (uspto)

#### 国際調査報告

国際出願番号 PCT/JP00/03574

A. 発明の風する分野の分類(国際特許分類(IPC)) Int. Cl' C07C67/343, C07C69/716, C07C253/30 C07C255/21 // C07M7:00, C07B49/00

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int. C1' C07C67/343, C07C69/716, C07C253/30 C07C255/21, C07M7:00, C07B49/00

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語) REG (STN) CAPLUS (STN)

C. 関連すると認められる文献			
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号	
X A	NAKATA Tadashi et al., 'SYNTHETIC STUDY OF MARINE MACROLIDE SWINHOLIDE A STEREOCONTROLLED SYNTHESIS OF THE C11-C32 SEGM E-NT', Chem. Pham. Bull. 1994, Vol. 42, No. 11, p2403-2405	1-3, 14, 17 4-13, 15, 16	
A	JP, 4-173767, A(鐘淵化学工業株式会社), 22. 6月. 1992(22. 06. 92) (ファミリーなし)	1-16	

□ C欄の続きにも文献が列挙されている。

□ パテントファミリーに関する別紙を参照。

- \* 引用文献のカテゴリー
- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す もの
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献(理由を付す)
- 「O」ロ頭による開示、使用、展示等に言及する文献
- 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

- の日の後に公表された文献
- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって て出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理 論の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの
- 「&」同一パテントファミリー文献

This Page Blank (uspto)